7素子シリコンドリフト検出器システム

TechnoAP

XSDD50-07GR-SYS

SYSTEM

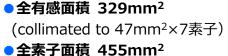
材料分野の構造解析などで用いられているX線吸収微細構造測定に必要なシリコンドリフト検出器、データ計測ボー <u>ド、検出器用電源が一つになりました。<mark>高い計数率とエネルギー分解能を有したシリコンドリフト検</mark>出</u> し高感度化を実現しました。また、トランジスタリセット処理とDSP処理を適切に行うことで高計数測定が可能です。

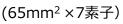
0 0 0

検出器背面

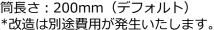
グラフェン窓付シリコンドリフト検出器

XSDD50-07GR









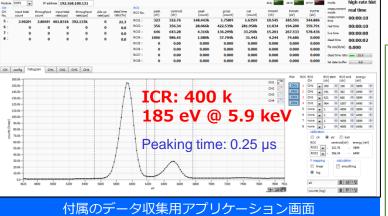


NIM型 検出器用電源 APN3900 1台



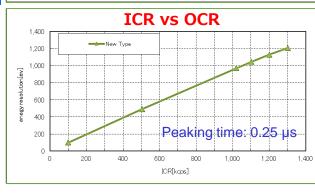
NIM型 計測モジュール APN504X 2台

*NIMビン電源が必要です。



ICR vs エネルギー分解能 380 Peaking time: 0.25 µs 330 280 230 IOR[kcos]

仕様 機能 ヒストグラム、リスト、波形、ROI-SCA 244 eV @5.9 keV MnKa エネルギー分解能 (OCR: 1000 k, Peaking time: 0.25µs) ADC 100 MHz, 16-bit SDD用電源 -200 V \ ±5 V \ +3.3 V 通信1/F ギガビットイーサネット(TCP/IP) データ収集アプリ、サンプルプログラム 付属 取扱説明書



- *写直はイメージです。
- *記載内容は予告なく変更することがあります。

株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL:029-350-8011 FAX:029-352-9013

info@techno-ap.com



